2C03

 アニオニックドナーN, N'-Disulfo-2, 5-X, Y-1, 4-phenylenediamine およびアクセプターN, N'-Disulfo-2, 5-X, Y-1, 4-benzoquinonediimine (X, Y = CH₃, CH₃; CH₃, C1; C1, C1)とその電荷移動塩の構造と物性 (兵庫県立大院・物質理) 瀧川 雄輝, 圷 広樹,山田 順一,中辻 慎一

Structures and Properties of anionic donors *N*, *N'*-Disulfo-2,5-X,Y-1,4-phenylenediamine, acceptors *N*, *N'*-Disulfo-2,5-X,Y-1,4-benzoquinonediimine (X,Y = CH₃, CH₃; CH₃, Cl; Cl, Cl) and their charge-transfer salts (Univ. of Hyogo) <u>TAKIGAWA</u>, <u>Yuki</u>; AKUTSU, Hiroki; YAMADA, Jun-ichi; NAKATSUJI, Shin'ichi

【序】私達はこれまでアクセプター性を有するアニオンを作成し、それを対イオンとするドナー・ アニオン型有機伝導体の開発を行ってきている。このようなアニオンはそのアクセプター部が電 荷(x)を僅か(x << 1)に受け取り、錯体中ではアニオン全体で-1-xの電荷を持つ可能性があり、 この x 分だけドナー層へのパーシャルホールドープが期待できる。同様にドナー性を有する場合 は、電荷(x)を僅か(x << 1)に押し出し、錯体中ではアニオン全体で-1+xの電荷を持つ可能性が あり、この x 分だけドナー層への電子ドープが期待できる。

以前に合成した、*N*,*N*'-Disulfo-1, 4-benzoquinonediimine(dsqi)は不安定であったため[1]、私 達はメチル基やクロロ基を導入した、強いアクセプター性を有するアニオン *N*, *N*'-Disulfo-2, 5-dimethyl-(A1), 2-chloro-5-methyl-(A2), 2, 5-dichloro-(A3) および 2, 3, 5, 6-tetramethyl-(A4)1, 4-

2,3,5,6-tetrametny1-(A4)1,4benzoquinonediimine を合成し、昨年 の分子科学討論会で報告した。今回 は A1~A3 の BEDT-TTF 塩の構造解析 とその物性について報告する。さら に、これらのアクセプターは右のよ うな酸化反応によって得られるが、 この前駆体であるフェニレンジアミ ン誘導体 (D1~D4) は逆に強いドナ ー性を示したため、電子ドープ効果





 $\begin{array}{lll} {\bf A1:} {\bf R_1} \,, {\bf R_3} = {\bf CH_3} & {\bf A2:} {\bf R_1} = {\bf CH_3} \,, {\bf R_3} = {\bf Cl} \\ {\bf A3:} {\bf R_1} \,, {\bf R_3} = {\bf Cl} & {\bf A4:} {\bf R_1} \sim {\bf R_4} = {\bf CH_3} \end{array}$

【 実 験 と 結 果 】 2,5-dimethyl-, 2-chloro-5-methyl-, 2,5-dichloro- お よ び 2,3,5,6-tetramethyl-1,4-phenylenediamine を SO₃-Pyridine 錯体と氷水中で数時間反応し、続いて PPh₄Br と塩交換することにより、前駆体として上述した D1~D4 の PPh₄ 塩がそれぞれ得られた (収率はそれぞれ 14,25,36,14%)。続いて塩化メチレン中で酢酸鉛 (IV)を用いて酸化することにより A1~A4 が得られた (収率はそれぞれ 57,30,43,54%)。塩化メチレンとエーテルを用いて再結晶した。ジアニオン A1~A3 に 関してはアクセプター性が強いほど不安定になる傾向があった。

次にサイクリックボルタンメトリー測定を行った。ジアニオン A1~A4 の第一還元電位の値は それぞれ +0.34 V、+0.46 V、+0.64 V、+0.11 V vs. SCE であった。特に、A3 に関しては DDQ よりも強いアクセプター性を示しており、置換基によってアクセプター性が制御出来ている事が 分かる。しかし CV の再現性は良くなかった 。

doner	anion	solvent (20ml)	shape	complex
BEDT-TTF	A1	CH ₂ Cl ₂	platelet	C1
BEDT-TTF	A2	CH ₂ Cl ₂	platelet	C2
		PhCl+10%CH ₃ CN	block	C3
BEDT-TTF	A3	CH ₂ Cl ₂	platelet	C4
BEDT-TTF	A4	PhCl+10%CH ₃ CN	chip	C5
BEDT-TTF	D1	CH ₂ Cl ₂	platelet	C6
		PhCl+10%CH ₃ CN	platelet	C7
BEDT-TTF	D2	CH ₂ Cl ₂	powder	C8

表1 アニオニックアクセプター(A1~A4)、ドナー(D1, D2)と BEDT-TTF との定電流電解の結果

ジアニオン D1~D4 の第一酸化電位の値はそれぞれ+ 0.45 V、+0.65 V、+0.82 V、+0.87 V vs. SCE であっ た。特に、D1 に関しては BEDT-TTF(+0.52 V vs. SCE)よ りも高いドナー性を持つことが分かった。

H型セルを用いて行ったBEDT-TTFとの定電流電解の結 果を表1に示す。A4 に関しては微量の結晶を得ることが 出来たが、結晶の質が悪く、現時点では構造解析が行え ていない。D2に関しても、粉末状の結晶は得られたが構 造解析を行うに到っていない。今回、C6とC2の結晶につ いて構造解析を行ったところ、予備的ではあるがその構 造が明らかになった。組成はそれぞれ (BEDT-TTF)₄D1と (BEDT-TTF)₄A2 であった。

結晶学データ: (BEDT-TTF) $_{4}$ A2 *C2/m*, *a* = 11.783(14), *b* = 35.49(4), *c* = 4.193(5) Å, β = 99.99(4)°, *V* = 1727(4) Å³, *Z* = 2, *R* = 0.156 。 (BEDT-TTF) $_{4}$ D1 *P* $\overline{1}$, *a* = 6.741(3), *b* = 15.396, *c* = 18.573(9) Å, *α* = 80.25(2), *β* = 79.41(3), *γ* = 79.87(3)°, *V* = 1846.3(15) Å³, *Z* = 1, *R* = 0.197。

(BEDT-TTF)₄A2 内のA2は、複雑にdisorderした構造を とっている事が分かり、詳細については当日報告する。 BEDT-TTF層では、ドナーは2回軸上に乗っていて半分が 独立であった。一見 β " -配列だが、uniform stack を形 成していた(図1)。(BEDT-TTF)₄D1 内のD1 は、ベンゼン 環の中心に対称中心が位置ことによるCH₃基とC1基の Positional Disorder に加え、Translational Disorder もあり、詳細は当日報告する。ドナー配列に関しては、 以前に報告された(BEDT-TTF)₄dsqi·4H₂0 と同じ δ -配 列、つまり *111*×*111*×0 のように、分子長軸方向がずれた スタック構造を取っていた(図2)。

BEDT-TTF 塩の電気抵抗率測定を行った。C2 は図 1 から 良導体であると思われたが、得られた C3 は ρ_{RT} = 7.69 Ω ·cm, E_{A} = 0.226 eV の半導体挙動を示した。今後 C2 の 結晶もあわせて再度測定する予定である。(BEDT-TTF)₄A3 (C4)については、前回、130K でサンプルが壊れるまでは 金属的であることを報告した。今回、別の試料を用い、 低温 (4.2K)まで金属挙動を示すことが分かった(図 3)。 そして、C6 の結晶は上述したように、 δ -類似配列で通 常抵抗値の高い半導体になると考えられるが、抵抗率測 定の結果 ρ_{RT} = 0.137 Ω ·cm, E_{A} = 0.056 eV と、構造が 類似している(BEDT-TTF)₄dsqi·4H₂0 に比べて約 50 倍 良好な伝導性を示す半導体であることが分かった(図 4)。

これらの結果から、D2 やA1, A2, A4 に比べて D1 やA3 のような非常に強いドナー性やアクセプター性を持 つアニオンとの錯形成によって得られた錯体の方が、 より高い伝導性を示す傾向があることが分かった。

今後、構造解析の精密化、大きな結晶の作製、そし て得られた塩の磁化率やESR等の物性の測定を行う予 定である。

【参考文献】

[1] Hiroki Akutsu , Jun-ichi Yamada , Shin'ichi Nakatsuji and Scott S. Turner, *Crystals* **2012**, *2*, 182-192



図1 (BEDT-TTF)₄ A2(C2) のドナー配列



図2 (BEDT-TTF)₄ D1(C6) のドナー配列



図4 (BEDT-TTF)₄D1 (C6)の抵抗率の温度依存性